SEMICONDUCTOR DEVICE

63-096946 [JP 63096946 A] PUBLISHED: April 27, 1988 (19880427)
INVENTOR(s): MAEDA HAJIME

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan) .: 61-243615 [JP 86243615] APPL NO.:

FILED: October 13, 1986 (19861013)
INTL CLASS: [4] H01L-023/46; H01L-023/28; H01L-023/34
JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components) Section: E, Section No. 656, Vol. 12, No. 335, Pg. 65, JOURNAL:

September 09, 1988 (19880909)

ABSTRACT

PURPOSE: To increase a withstand voltage between an electric route and a cooling route by a method wherein the electric route is insulated completely from the cooling route by inserting an insulating plate between an electric-current terminal and a cooling block and the whole device is sealed by an insulating material so that the dew condensation on the insulating plate can be prevented.

CONSTITUTION: The heat generated by a semiconductor device 1 is conducted from an electric-current terminal 2 installed on both faces of the device over an insulating plate 8 to a cooling block 3, and is discharged after the heat has been absorbed by cooling water. The efficiency of thermal conductivity is influenced only a little by the insulating plate 8, but is not worsened. Because the insulating plate 8 is installed, an electric route is insulated electrically from a cooling route, and the cooling water is not electrified. It is not required to control the water quality of the cooling water; the corrosion by an electric current is not caused. In addition, except for a connecting part 2a and a part 5a to conduct the heat to the outside, the whole assembly including a pressurizing structure 9 is insulated and sealed 10. As a result, it is possible to prevent the dew condensation on the insulating plate 8 and to increase the pressure- tight performance between the electric route and the cooling route. It is,

therefore possible to obtain an ultra-high-voltage semiconductor device easily.

母日本国特許庁(JP)

10 特許出額公開

母公開特許公報(A)

昭63-96946

@Int_CI_4

战别記号

母公開 昭和63年(1988)4月27日

H 01 L 23/46

23/28 23/34

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

半導体装置 母発明の名称

> 圖 昭61-243615 **29**14

田田 圖 昭61(1986)10月13日

ĦÎ B 母発 明

兵庫県伊丹市塔原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹

三菱電极株式会社 砂出 原

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

弁理士 大岩 増雄 外2名

それぞれ間次に含ね、かつこれらの無でも無圧値 近部により加圧技持して構成する単導体装置構造 において、故思る電波増子と冷却プロックとの被 圧蓄間に絶象板を介在、挿入させて、電気的に絶 袋 十 る と 共に、 鉄 記 糸 質 並 値 子 の 朴 低 へ の 絶 絵 低 分と、前記各海却プロックの外部への施保達部分 とも独ま、かつ雑配加圧構造器を含み、でからの 金体を絶滅分割により分丘させて構成したことを 特徴とする学導体装置。

3. 発表の詳細な意味

(農業上の利用分野)

この発明は、半導体兼置に関し、さらに詳しく は、半導体会子の両面に電流機子、冷却プロック を頭に登ね、加圧技技して構成する手導体装置機 汲の改多に係るものである。

タ 。それにトランジスタなどの半導体素子におい ては、発熱温度によりその特性が等して変化し、 かつ食品作用の悪い魔技では、鼻部発熱によつて 破壊する危険すらあるために、その対策として、 従来から放為手段を譲じた着々の半導体装置構成 が投資されているようスピッキュ

従来何によるこの種の放為手数を請じた手導体 並置として、ことでは太冷式学導作差量の構成を 節2重に示す。 こうかかなっ ちょ

ナなわち、この第2間使去倒得成において、弁 号しは半導体裏子。ことではダイオードを示し、 2 はこの予導体案子1 の実施側に配した一分の電 並組子、2 比さらにこれらの各世連組子の外側に 配した為父母性の良好な金属からなる一分の治療 プロッチで、それぞれの内部には、冷却水の水路 し がが求され、各本路にはご黄銅などの金属から なるホースニップル5 をねじ込みまた比ロー付け により取付けると共に、一方のニップル5.5 買を





特開昭63-96946(2)

配管ホース8 により連絡させ、他方のニップル5。 5 を通して、矢印のように冷却水を通水させ、前 記半端 第子1 の発動を、これら一対づいの電波 第子2.2 および冷却プロック3.3 を介して冷却し 得るようにしてあり、また、7 は地線座で、前記 半端体常子1.名電波端子2.2 および各冷却プロッ ァ3.2 を挟持して、矢印に示す圧被力を受けるようにすると共に、関示しない加圧構造器との電気 的地級をとるようにしたものである。

(発明が解決しようとする問題点)

しかして、前記第2間更変例構成での半導体装置における最大の無点とするところは、各指揮プロック3.3 の水路4.4 が帯電されることにあり、このために半導体変子1 の両値にからる電圧が、そのまら配管ホース8.3 おび内部の指導水にも印加されて、この指導水の延抜が低いと、多くの液れ電波が冷却緩路を流れ、特に直旋電圧がかけられている場合には、ホースニップル5.5 が電波異文で溶解。振興することがあつて、短期間で各指数プロック3.3 が使用不能にたるほか、このよう

京面 抽貨によって電波が扱れる現金を発生しており、この点は、単に拍離距離を延長させるだけでは解決し得ない問題であって、電気振路と冷却経路間の耐電圧にはおのずと要算があり、これは半導体第子1の有する特性。定むを十分には抵用し得ないことを意味していて、この場の表面構成にとって行ましくないものであった。

この発明は、従来のこのような問題点を解析するためになされたもので、その目的とするところは、 半導体第子の有する特性。足術を十分に発揮し得て、電波賞会を発生せず、かつ感電事故の低れのない高階圧の平導体装置を提供することである。

(開発点を解映するための手段) ・

教記目的を達成するために、この是別に係る平 準保装度は、電流増予と冷却プロックとの接圧機 限に他最級を介を、挿入させると共に、加圧構造 該を含めた装置全体を把疑材料で対止させたもの で る。

(作 用)

そこで、これらの対策として、終3回の部分新習に示すように、電波端子2 と冷却プロック3 との間に、ペリリアとかポロンナイトライド(BN)などの糸伝導性の良好な絶縁板8 を介在させて、電気延防と冷却延路とを絶縁した構成が提案されている。なお、この場合・絶縁板8 の厚さは、おいよそ 0.5~1.5mm 程度が一般的である。

そして、この第3個使来倒換成の場合、半導体 第子1 に生ずる発施は、電波網子2.絶縁板8.およ びね却プロック3 を延て海却水に反流吸収される が、電波塊子2 と海却プロック3 間の絶級関電圧 を十分に確保するために絶縁板8 の外別を大きく させて、その沿面距離を可及的に延長させるよう にしている。

しかし一方。冷却水を用いる上では、絶景板 s の表面での結算問題を避けることはできず、この

すなわち、この発明では、電流増子と冷却プロック間に絶越級を挿入介在させることにより、電気経路と冷却経路を完全に絶縁でき、併せて装置全体を絶疑対斜で封止させることにより、絶縁板膜の結算などを観止し得て、電気経路と冷却経路関の耐電圧を格徴に向上できるのである。

(* * *)

以下、この発明に係る半導件装装の一支施例に つき、第1間を参照して詳細に説明する。

第1団はこの変集例による半導体装置の概要構成を示す新着圏であり、この第1団実施例において、前記第2間。第3団使来例と四一符号は四一または相当部分を示している。

十なわち、この第1間変集例においても、符号 1 は半導体変子、こゝではダイオードを示し、2 はこの半導体変子1 の両端側に配した一分の電波 場子、3 はさらにこれらの各電波域子の外側に配 した別などの無保導性の良好な金属からなる一分 の内却プロックで、それぞれの内側には、冷却水 の水路(が別成され、各水路には、黄銅などの金



特開昭63-96946(3)

展からなるホースニップル5 をねじ込みまたはロー付けにより取付けると共に、一方のニップル5。5 間を配管ホース6 により直結させ、他方のニップル5.5 を重して、矢印のように冷却水を造水させ、前配半導体案子1 の発热を、これら一対づいの電波属子2.2 および冷却プロック3.3 を介して冷却し得るようにしてある。

また、8 はアルミナ・宣化アルミニウムとか、ポロンナイトライドなどの・熱伝導性の良好な電気絶疑材料からなる絶疑板であつて、前配各電旋端子2 と冷却プロック3 との間に介在・挿入されており、この絶疑板8 の厚さは、造常の場合・その耐電圧によつて決定されるが、 9.5~1.5mm 程度の複類が一般的である。

さらに、8 は前記名部品相互を加圧快神させる ための加圧構造部であり、8aは規定の圧終力を与 えるための板パネ、9bはこの圧接力を保持するた めのポルトである。

そしてまた、10は前配各電装塊子2 の外部への 放機部分2aと、前配各冷却プロック3 の外部への

制され、電気経路、冷却経路間の高耐圧化が可能 になり、これらによつて、使来、純水を使用しな ければならなかつた超高圧の半導体装置をも容易 に実現し得るのである。

なお、前記実施例構造においては、水冷式の半 事体装置に適用する場合について述べたが、その 他・自冷式とか異冷式などの任意の冷却方式によ る半導体装置に適用しても阿様な作用。硬化が得 られる。そしてまた、この実施例構造では、半導 体実子を1個だけ用いる場合について述べたが、 これを複数個銀合せて用いる場合にも広く適用で きることは初勤である。

(発明の角果)

以上群逸したように、この発明によれば、半率体素子の問題に電流組子。冷却ブロックをそれぞれ損次に重ね、かつこれらの超互を加圧構造化により加圧技神して構成する半導体装置構造において、各電波組子と冷却ブロックとの放圧調阻に始級を介在、挿入させて、電気的に絶疑すると共に、各電波組子の外部への技統部分と、各冷却ブ

然伝達部分5aとを執ぎ、かつ前記加圧構造部3の 全体を含んで、これらを外部に対して被覆針止す るための、例えば、エポキシ横勝、ゴムなどの絶 ほ材料からなる針止外被である。

しかして、この実施側構造の場合。半導体案子 しからの発生無は、その両関側での電液端子2, 過版8,および冷却プロック3 を疑て、冷却水によ り吸収排除され、所関の半導体案子1 の冷却作用 が果されるのであり、この際の島伝導効率は、絶 級板8 の介在による優かな影響のみであつて、大 相に感くはならず、宝た、この絶量板8 が介在されているために、電気板路。冷却級路関が電気的 に絶域ではなられて、冷却板路関が電気的 に絶域ではない。 水の水質性理が不要になり、かつ電波質会を生ず る低れもない。

さらに、外部での接続部分2m, および外部への 熱伝達部分5mを執き、かつ加圧構造部8を含んだ 全体を、絶縁材料からなる対止外数10により対止 させているために、絶縁版8の変遷に生ずる結算 を防止できて、変調値での流れ電波が効果的に抑

ロックの外部への無伝達部分とを除き、かつ加圧 構造部を含み、これらの全体を絶縁材料により射 止させた構造にした」めに、電気経路,冷却経路 間が電気的に絶縁されることになり、冷却水には ではず、従つて感電事故とか電波貫食を生する 惧れがなく、また、絶縁根での表面の抽露を防止 でき、表面側での流れ電視を抑制でき、かつ電気 経路,冷却経路間の高耐圧化が可能になり、 には全体構造も比較的簡単で、容易に実施し得る などの優れた特長を有するものである。

4.図図の簡単な証明

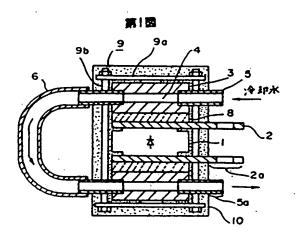
第1回はこの発明に係る半導体装置の一実施例による概要構成を示す装飾面面であり、また第2回、および第3回は同上装置の従来例による概要構成をそれぞれに示す業能面面である。

1 ・・・半導体素子、2 ・・・電視線子、3 ・・・冷却プロック、4 ・・・水路、8 ・・・始線板、8 ・・・加圧構造器、5a・・・板パネ、9b・・・加圧ポルト、10・・・対止外符上層提抗体。

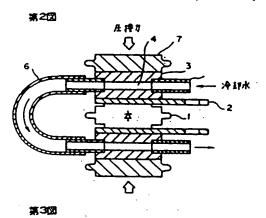


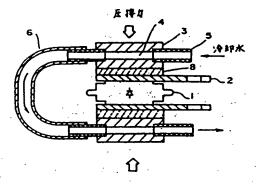


特開昭63-96946(4)



1 : 年異体系子 2 : 電波線子 3 : 冷却アロップ 4 : 水路 8 : 純縣標 9 : 板点本 9b: 加及水 10 : 拉比外 10 : 拉比外





THIS PAGE BLANK (USPTO)